第14回 機器分析基礎セミナー

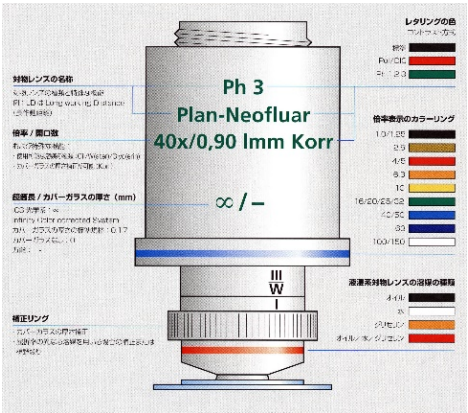
信州大学基盤研究支援センター　機器分析支援部門

光学顕微鏡の基礎知識と デジタルイメージングについて

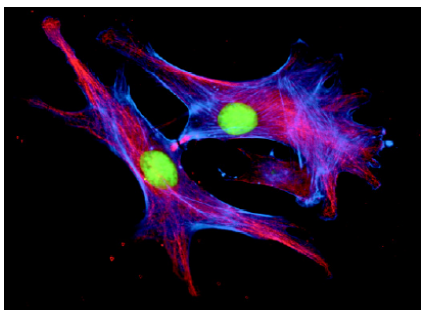
演者：薬袋　厚　氏
　　カールツァイス株式会社
日時：2021年5月13日（木）17：00～18：00
場所：オンライン配信　（Google Meet）

要旨

本セミナーでは、光学顕微鏡基礎から、デジタルカメラ撮影のテクニックに関してご紹介します。
セッションごとに質疑応答の時間を設け、皆様方の疑問にお答えします。



1. 光学顕微鏡の構造
　　対物レンズ/コンデンサ/視野絞り/開口絞り
2. ケーラー照明
3. 観察方法
　　明視野/暗視野/位相差/微分干渉/蛍光
4. デジタルイメージングについて



参加申込

5月12日までに以下のフォームよりお申込みください。
https://forms.gle/nN2ZachqSBP98GJMA

【お問合せ】
信州大学基盤研究支援センター機器分析支援部門
松本市旭3－1－1
TEL：0263-37-3097
URL：http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/kiban/kiki/
E-mail：kikijimu@shinshu-u.ac.jp